

Die Linsen

In der Mitte der Linsen ist ein dünner Glasdraht, 800 nm ≤ ø ≤ 2 μm; bislang konnten Linsen mit $r_N \leq 7 \ \mu m$ hergestellt werder

- arauf sind abwechselnde Schichten eines optisch dünnen und dicken Materials, z.B. W und Si. Besonders gute Eigenschaften konnten für
- Ta_2O_5 und ZrO₂ gefunden werden: sehr konstante PLD-Raten während der Deposition,
- sehr saubere und dünne Schichten,
- Restrauigkeiten des Drahtes werden ausgeschmiert, Effizienz in +1. Ordnung: 6,9 % bei 18 keV



Holographisches Abbilden

- a Ein Halbleiter-Nanodraht wurde abgerastert, ... b,c das Diffraktionssignal der divergierenden -1. Ordnung ... d über 1647 positionskorrigierte Detektorbilder gemittelt; die Ringe im
- Fernfeld werden dadurch ausgemittelt Durch Mittenstopp und geometrische Abschwächung ergibt sich ein
- Helligkeitsgradient, der durch Leerbilder korrigiert werden kan zeigt das Ergebnis eines Phasenrekonstruktionsalgorithmus 1111 2f = 0.94 mm (e) Empty Correction (f) Phase Retrieva Die Abbildung in einer divergierenden Ordnung erzeugt ein Holographic STXM contrast Y

Linsenherstellung

- Mittels gepulster Laserdeposition (PLD) werden die Schichten auf einen sich
- drehenden Draht aufgebracht.
- Im FIB werden Linsen gewünschter Länge auf einen Halter montiert Übersichts-TEM-Aufnahme einer Linsenstruktur
- Detailaufnahme: Schichten können mit nur 5 nm Dicke erzeugt werden
- Im FIB wird die Oberfläche der Linse poliert Rest-Rauigkeiten des Glasdrahtes werden im PLD-Prozess nach
- außen hin abgebaut, im Gegensatz zur kumulierten Rauigkeit anderer Sputterverfahren
- Die Schichtdicken werden vermessen und entsprechen dem Zonenplattenbildungsgestz



Abbilden durch Rastern

- n diesem Experiment wurde eine Siemenstern-Teststruktur abgerastert. Im Fernfeld ist ein holographisches Bild des Sterns zu sehen; dieses stammt aus der divergenten Beleuchtung mit der -1. Ordnung.
- Diese Intensitäten I(X,Y) sind für jede Raster-Position (x,y) aufgenommen. Der differentielle Phasenkontrast (horizontal) $I_h(x,y)$ ist definiert als
- $I_h(x,y) = \frac{\sum_{X,Y \in \text{ROI}} X \cdot I(x,y;X,Y)}{\sum}$
- zeigt dieses Signal, summiert über den ganzen Detektor,
- zeigt I_h nur für die orangenen Detektorausschnitte, zeigt das Signal für den grünen Ausschnitt.





(b) STXM / full





(b) autocorrelation



(g) exit wave: phase 0.3

rad

0.0

phase

(c) phase retrieval alg.

1200 nm

(g) Detector (experiment)

BS



(e) Detector (ideal sketch)

CRL

±1st Orde

±3rd Orde

Fernfeld (Pilatus-Detektor, horizontal zusammengesetzt) der ersten Linse, daraus kann mittels

eine typische Längenskala der Diffraktationskraft bestimmt werden. Eine Halbwertsbreite von

Rekonstruierte Phase in der Linsenebene; auch innerhalb des Drahtes werden Zonen schwachen Kontrasts rekonstuiert, da dieser Bereich durch einen Mittenstopp verschattet ist

Horizontaler und Vertikaler Schnitt durch die Fokalebene; Gauß-Anpassungen ergeben eine Halbwertsbreite von 4,3 nm × 4,7 nm, der bislang kleinste zweidimensionale Röntgenfokus

100

'n

9,18 nm entspricht dabei einer Streustruktur von 4,6 nm Drei-Ebenen-Algorithmus zur Phasenrekonstrution, nach [Quiney 2006] Logaritmisch aufgetragene gemessene Intensität auf dem Detektor (sCMOS) Logaritmisch aufgetragene rekonstruierte Intensität auf dem Detektor

Die rekonstruierten Zonen stimmen gut mit den gemessenen Zonendicken überein Rekonstruierte Intensität in der Fokalebene

Experiment bei 7,9 keV und einer Brennweite von 50 µm; W/Si-System

Rekonstruierte Amplitude in der Linsenebene,



schwach ist, bleibt der Schwerpunkt nnerhalb des ROI und kann ebenfalls zur Bildgebung genutzt werden mittels klassischem STXM-Algorihmus, siehe rechts.



- STXM in divergierender Beleuchtung erzeugt holographische Bilder, STXM in der +1. Fokalebene erzeugt differentiellen Phasenkontrast,
- MZP-Ordnungen können durch "Software-OSA" getrennt werden.

Referenzen

Fokusgröße

Autokorrelation

(a) stitched far-field intensity 0.32†

(d) logarithmic far-field

10-2

ರೆ 0.10

0.00

-0.10

- [Quiney 2006] H.M. Quiney, A.G. Peele, Z. Cai, D. Paterson, K.A. Nugent Diffractive imaging of highly focused X-ray fields Nature Physics 2, 101-104 (2006)
- [Ruhlandt 2012] A. Ruhlandt, T. Liese, V. Radisch, S.P. Krüger, M. Osterhoff, K. Giewekemeyer, H.U. Krebs, T. Salditt A combined Kirkpatrick-Baez mirror and multilayer lens for sub-10nm x-ray focusing AIP Advances 2, 012175 (2012)
- F. Döring, A.L. Robisch, C. Eberl, M. Osterhoff, A. Ruhlandt, T. Liese, F. Schlenkrich, S. Hoffmann M. Bartels, T. Salditt, H.U. Krebs [Döring 2013] Sub-5 nm hard x-ray point focusing by a combined Kirkpatrick-Baez mirror and multilayer zone plate Optics Express 21, 19311-19323 (2013)
- (Osterhoff 2013) M. Osterhoff, M. Bartels, F. Döring, C. Eberl, T. Hoinkes, S. Hoffmann, T. Liese, V. Radisch, A. Rauschenbeutel, A.L. Robisch, A. Ruhlandt, F. Schlenkrich, T. Salditt, H.U. Krebs Two-dimensional sub-5m hard x-ray focusing with MZP Proc of SPIE Vol 8848 (2013)
- C. Eberl, F. Döring, T. Liese, F. Schlenkrich, B. Roos, M. Hahn, T. Hoinkes, A. Rauschenbeutel, M. Osterhoff, T. Salditt, H.U. Krebs [Eberl 2014] Fabrication of laser deposited high-quality multilayer zone plates for hard x-ray nanofocusing Applied Surface Science 307, 638-644 (2014)

Die Arbeiten wurden finanziert durch die DFG im Sonderforschungsbereich 755 "Nanoscale Photonic Imaging" und durch die BMBF-Verbundforschung unter den Fördernummern 05KS7MGA und 05K10MGA.

Ausblick



